

県政記者室にも資料提供しています。

令和6年9月26日(木)
(公財)かがわ産業支援財団
技術振興部産学官連携推進課
担当：伊藤 (TEL: 087-840-0338)
香川県産業政策課 産学官連携・産業支援 G
担当：塩見 (TEL: 087-832-3352、内線 3428)

微細構造デバイス研究開発フォーラム 令和6年度セミナー・見学会(2部制)を開催します

微細構造デバイス研究開発フォーラムでは、「新しいセンシングデバイスが拓く未来社会」をテーマとして、令和6年度セミナー・見学会を開催します。

事前申込みによりどなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。

日時：令和7年1月29日(水) 13時30分から16時50分まで

場所：香川産業頭脳化センタービル2階 一般研修室

※第1部(セミナー)はオンラインでの同時配信を実施します

参加費：無料

プログラム、お申込み方法は、別紙をご参照ください

○微細構造デバイス研究開発フォーラムとは

香川インテリジェントパーク内で進められている MEMS デバイスの研究開発を中心に産学官の関係者が連携して、広域的な人的ネットワークを構築することにより、新事業・新産業を創出することを目指して、2005年4月に設立しました。現在、県内企業、研究機関等36の会員を有しています。詳しくは、当フォーラムのホームページをご参照ください。

(<https://www.kagawa-isf.jp/device/>)

○MEMS とは

Micro Electro Mechanical Systems の略で、半導体製造技術やレーザー加工技術等、各種の微細加工技術を応用し、微小な電気要素と機械要素をひとつの基板上に組み込んだデバイス/システム(センサ、アクチュエータ等)のことを指します。